PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-319501

(43)Date of publication of application: 12.12.1997

(51)Int.CI.

G06F 3/03

(21)Application number: 08-135057

(71)Applicant:

(22)Date of filing:

29.05.1996

(72)Inventor:

FUJITSU LTD

NAKAZAWA FUMIHIKO SANO SATOSHI

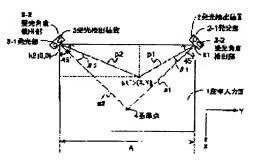
SAWAKI IPPEI

(54) COORDINATE DETECTOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a miniaturized high-reliability coordinate detector of simple configuration with no scan mechanism by arranging detectors having light emitting parts and light receiving parts more than two pairs at prescribed interval. SOLUTION: Light emitting detectors 2 and 3 are fixedly installed at

two adjacent corners k1 and k2 on a coordinate input plane 1 of a rectangular planar plate. Light is emitted from these two light emitting detectors 2 and 3 onto the coordinate input plane 1. A user instructs any arbitrary position on the coordinate input plane 1 while using a position instructing stick, namely, a pen 5. At such a time, the light emitting detectors 2 and 3 calculate the position coordinate of the pen 2 by detecting the light, which is reflected on the pen 5 and returned to the light emitting detectors 2 and 3, among the beams emitted from the light emitting detectors 2 and 3. The light emitting detectors 2 and 3 are installed toward the coordinate input plane 1 so that both the light emitting optical axis of light emitted from light emitting parts 2-1 and 3-1 and the light receiving optical axis of light receiving angle detecting parts 2-2 and 3-2 can be turned toward a reference point 4 on the coordinate input plane 1.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平9-319501

(43)公開日 平成9年(1997)12月12日

(51) Int.Cl.6 G06F 3/03

識別記号 330

庁内整理番号

FΙ G06F 3/03

330D

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数7 OL (全 10 頁)

(21)出膜番号

特顯平8-135057

(22)出顧日

平成8年(1996)5月29日

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号

(72)発明者 中沢 文彦

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72)発明者 佐野 聡

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

(72) 発明者 佐脇 一平

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番

1号 富士通株式会社内

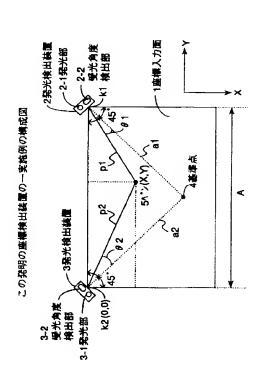
(74)代理人 弁理士 野河 信太郎

(54) 【発明の名称】 座標検出装置

(57)【要約】

【課題】 との発明は、座標検出装置に関し、小型かつ 簡単な構成の座標検出装置を提供することを課題とす る。

【解決手段】 再帰性反射部を有する位置指示手段と、 発光手段と前記再帰性反射部を介して反射された反射光 の受光角度を検出する角度検出手段とからなる発光・検 出手段を2組以上備え、1つの発光・検出手段を構成す る発光手段と角度検出手段が、それぞれの光軸がどちら も座標入力領域の略中央を向くように近接配置され、2 組以上の発光・検出手段が、互に座標入力領域の周辺部 に所定の間隔をおいて配置されることを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 再帰性反射部を有する位置指示手段と、 発光手段と前記再帰性反射部を介して反射された反射光 の受光角度を検出する角度検出手段とからなる発光・検 出手段を2組以上備え、

1つの発光・検出手段を構成する発光手段と角度検出手 段が、それぞれの光軸がどちらも座標入力領域の略中央 を向くように近接配置され、

2組以上の発光・検出手段が、互いに座標入力領域の周 辺部に所定の間隔をおいて配置されることを特徴とする 10 座標検出装置。

【請氷頃2】 則記用度検出手段か、受光される位置に よって前記反射光の受光角度に対応した信号を発生する 受光素子と、この受光素子の前方にあって反射光を集光 する集光手段とから構成されることを特徴とする請求項 1記載の座標検出装置。

【請求項3】 座標入力領域となる4角平面状の座標入 力板をさらに備え、前記2組以上の発光・検出手段が、 それぞれ前記座標入力板のいずれかの角に備えられたと とを特徴とする請求項1又は2記載の座標検出装置。

【請求項4】 発光手段からの光を座標入力領域面と平 行であって扇形状に集光する光学レンズを、前記発光手 段の光の方向に対して前方であって所定の間隔だけ離れ た位置に、さらに備えたことを特徴とする請求項1記載 の座標検出装置。

【請求項5】 前記各組の発光・検出手段の発光手段の 発光を、所定の時間間隔で順次行わせるために、時分割 制御手段をさらに備えたことを特徴とする請求項1記載 の座標検出装置。

【請求項6】 前記各組の発光・検出手段の角度検出手 段によって検出された複数の受光角度を用いて、前記位 置指示手段によって指示された座標入力領域上の位置を 演算する演算手段をさらに備えたことを特徴とする請求 項1記載の座標検出装置。

【請求項7】 前記位置指示手段が、ペン形状の指示棒 であって、その先端部の周囲に、微小なコーナーキュー ブからなる再帰性反射部を複数個配置したことを特徴と する請求項1~6の何れか1つに記載の座標検出装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、座標検出装置に 関し、特にパーソナルコンピュータ等において、情報の 入力や選択をするためにペンによって指示された座標位 置を検出する座標検出装置に関する。この座標検出装置 は、電子黒板や大型のディスプレイと共に一体化して利 用される。

[0002]

【従来の技術】従来、座標検出装置としては、ペンで座 標入力面を押さえた時、あるいはペンが座標入力面に接 近した時に、静電又は電磁誘導によって電気的な変化を 50 検出するものがある。また、レーザビーム光をスキャン して、座標位置を指示するペンに備えられた鏡からの反 射光を検出してペンによって指示された座標位置を検出 するものがある。

【0003】たとえば、特開昭57-211637号公 報には、軸先に反射手段を設けたペンと、発光器及び受 光器を回転させる1対のペン位置検出機構を備え、発光 器から出たビーム光をスキャンし、反射光を受光した方 向によってベンの位置を検出する光学式座標入力装置が 記載されている。また、特開昭63-167534号公 報には、単一の発光手段とその周囲に複数の受光素子を 備え、発光手段から出た光を再帰性反射シート(レトロ リフレクター)で反射させて受光素子で受光した光の強 度から指示位置を演算する光指示入力装置が記載されて いる。

【0004】特開昭63-187329号公報には、デ ィスプレイ位置のスクリーンの周囲に近接して赤外線光 送受信器を配置し、再帰性反射鏡(レトロリフレクタ ー)からの戻り光の受光位置を赤外線光送受信器で検出 20 する光指示入力装置が記載されている。さらに、特開平 2-155024号公報には、レーザ光を回転ミラーで スキャンさせ、光反射球面体を備えた位置指示器によっ て反射されたレーザ光を光検出器で検出し、その検出し たときの回転ミラーの回転角度から位置を検出する三次 元庫標入力製置が記載されている。

[0005]

30

【発明が解決しようとする課題】しかし、静電又は電磁 誘導によって座標位置を検出するものでは、座標入力面 に電気的なスイッチ機能を有するため製造コストが高 く、また、ペンと本体とをつなぐケーブルが必要である ため操作性に難点があった。また、ビーム光をスキャン して反射光を受光したときのスキャン方向から座標位置 を検出する従来の座標位置検出装置では、モータ等のビ ーム光をスキャンさせる機構が必要となり、位置検出の 信頼性が低く、また装置全体の小型化が困難である。ま た、従来の発光及び受光素子を備えた装置と、この装置 とは空間的に離れた位置に配置された再帰性反射シート とから構成される座標検出装置は、再帰性反射シートを 動かすことによって空間的に離れた位置を指示するもの 40 であり、ある固定された平面内での座標検出をするもの ではない。

【0006】この発明は、以上のような点を考慮してな されたものであり、ある固定された座標入力面内の座標 位置をベンによって指示する座標検出装置において、2 組以上の発光部及び受光部を有する検出装置を所定の間 隔をおいて配置することによって、スキャン機構を持た ずに簡単な構成で小型かつ信頼性の高い座標検出装置を 提供しようとするものである。

[0007]

【課題を解決するための手段】との発明は、再帰性反射

部を有する位置指示手段と、発光手段と前記再帰性反射 部を介して反射された反射光の受光角度を検出する角度 検出手段とからなる発光・検出手段を2組以上備え、1 つの発光・検出手段を構成する発光手段と角度検出手段 が、それぞれの光軸がどちらも座標入力領域の略中央を 向くように近接配置され、2組以上の発光・検出手段 が、互いに座標入力領域の周辺部に所定の間隔をおいて 配置されることを特徴とする座標検出装置を提供するも のである。

の信頼性を向上させるために、反射光の受光される位置 によってての反射光の受光用度に対応した信号を発生す る受光素子と、この受光素子の前方にあって反射光を集 光する集光手段とから構成されることが好ましい。ここ で、前記集光手段は、光学レンズ、又は微小なスリット を有するアパーチャーを用いることができる。

【0009】との発明は、座標入力領域となる平面状の 座標入力板をさらに備え、この入力板が4角形状であ り、前記2組以上の発光・検出手段が、それぞれ座標入 た、発光手段からの光を座標入力領域面と平行であって 扇形状に集光する光学レンズを、前記発光手段の光の方 向に対して前方であって所定の間隔だけ離れた位置に、 さらに備えてもよい。受光角度検出の信頼性を向上させ るために、前記名組の発光・検出手段の発光手段の発光 を所定の時間間隔で順次行わせる時分割制御手段をさら に備えてもよい。また、表示表面が座標入力領域となる 表示装置をさらに備える場合には、誤動作を防止するた め、表示表面上に赤外線カットフィルタを配置すること が好ましい。

【0010】さらに、との発明は、前記各組の発光検出 手段の受光角度検出手段によって検出された複数の受光 角度を用いて、前記位置指示手段によって指示された座 標入力領域上の位置を演算する演算手段をさらに備えた 座標検出装置を提供するものである。

【0011】ととで、位置指示手段は、通常筆記具と同 じ形状をしていることが好ましく、いわゆるペンと同様 に細長い形状であればよい。以下、位置指示手段をベン と呼ぶ。また、位置指示手段が有する再帰性反射部は、 入射光を反射するために鏡が取付けられていることが好 40 ましく、さらに先端付近に設けることが好ましい。さら に、入射光をその入射光路と同じ方向に反射するため に、再帰性反射部はいわゆる「コーナーキューブ」と呼 ばれる互いに直交する3つの平面鏡から構成される微小 な反射鏡を多数配置した構造とすることが好ましい。 【0012】発光手段は種々のLEDを用いることがで きるが、動作時の眩しさを防ぐ点で赤外光を利用する方 が好ましく、特に赤外光(波長900nm程度)を発光 するLEDが好ましい。

あって所定の間隔だけ離れた位置に設けられる光学レン ズは、いわゆる「シリンドリカルレンズ」あるいは「ト ロイダルレンズ」を用いることができる。これによっ て、発光手段から発散された光のうち座標入力領域面と 垂直な方向に発散された光が座標入力領域面と平行な扇 形状に集光される。

【0014】角度検出手段に用いられる集光手段とし て、光学レンズを用いる場合は、座標入力面と平行な方 向のみ集光すればいいので、いわゆる「シリンドリカル 【0008】また、前記角度検出手段は、受光角度検出 10 レンズ」を用いることが好ましい。また、集光手段とし てアパーチャーを用いる場合は、反射光をスポット光に しぼる透過孔を1つ有したアパーチャーを用いればよ

【0015】角度検出手段に用いられる受光素子は、一 般のフォトダイオードと同様の構造を持つPSD(Posi tion Sensitive Light Detector)を用いることができ る。ととで、PSDは、集光手段によって集光された光 の方向(角度)をその受光位置によって検出するため、 座標入力領域面と平行な方向に細長い形状の1次元PS 力板のいずれかの角に備えられた構成としてもよい。ま 20 Dを用いることが好ましい。ところで、PSDは、光の 受光位置によって異なる電気信号を発生する素子であ る。PSD上の受光位置と、角度検出手段に入射してく るペンからの反射光の受光角度は1対1に対応している ため、予め「受光角度」、「PSD上の受光付置」及び PSDが発生する電気信号との対応関係を定めておけ ば、PSDによって直接計測される電気信号の値から、 ペンからの反射光の受光角度が計算され、さらに幾何学 的原理により、ペンの指示位置が求められる。

【0016】ペンによって反射された光は、発光手段か 30 ら出射された光の入射路と同じ光路を逆に通って戻って くるので、発光手段と角度検出手段は近接して配置され るが、発光手段の発光光軸と角度検出手段の受光光軸と が、ほぼ一致するように、同一の筐体の中に一体成形さ れることが好ましい。ここで前記したように発光光軸と 受光光軸がどちらも座標入力領域の略中央を向くよう に、発光手段と角度検出手段とからなる発光・検出手段 を座標入力領域に対して配置してもよい。このように、 発光・検出手段は、光をスキャンする機構を有すること もなく、座標入力領域に対して配置されるので、簡単な 構成とすることができる。

【0017】また、発光・検出手段は、そのPSDによ って検出される受光角度をもとにペンの位置を特定でき るようにするために、2組以上必要である。ただし、2 組以上の発光・検出手段が必要となるが、少なくとも2 組の発光・検出手段があれば十分であり、座標検出装置 の小型化のためには、2組だけ発光・検出手段を備える ことが好ましい。また、2組の発光・検出手段が用いら れる場合、座標入力領域の中心(基準点)から見て、全 く同方向に存在しないように、所定の間隔だけ離れて配 【0013】また、発光手段の光の方向に対して前方で「50」置されればよい。座標入力領域の中心と発光・検出手段

40

の位置関係は、特に限定されるものではなく、前記した ように座標入力領域が四角形の場合は、2組の発光・検 出手段をそれぞれ、四角形の隣り合う2つの角に配置す ればよい。また、前記した時分割制御手段及び演算手段 は、MPUを中心とした、いわゆるマイクロコンピュー タによって実現できる。

[0018]

【発明の実施の形態】以下、図面に示す実施の形態に基 づいてとの発明を詳述する。なお、これによってこの発 明が限定されるものではない。

【0019】図1に、との発明の座標検出装置の一実施 例の構成図を示す。ここでは、四用形状の平面板である。 座標入力面1の隣接する2つの角(k1, k2)に、発 光検出装置2,3を固定して設置する。この2つの発光 検出装置2,3から座標入力面1上に光が発射される。 一方、利用者は、位置指示棒、すなわちペン5で座標入 力面1上の任意の位置を指し示す。

【0020】このとき、発光検出装置2、3は、発光検 出装置2, 3から発せられた光のうちベン5で反射して 発光検出装置2,3に戻ってきた光を検出して、ペン5 20 力面1と平行な方向に細長い構造とし、受光面は入射光 の位置座標を算出する。発光検出装置2、3は、どちら も同じ構成を持つものを用い、発光部2-1,3-1 と、受光角度検出部2-2,3-2とから構成される。 ここで、発光検出装置2,3は、発光部から発光される 光の発光光軸と、受光角度検出部の受光光軸とがどわら も座標入力面の基準点4の方向を向くように、座標入力 面1に対して設置される。なお、発光検出装置は、前記 した発光・検出手段に相当し、発光部は発光手段に、受 光角度検出部は角度検出手段に相当する。

【0021】図1において、座標入力面1の角k1と基 30 は後述する。 準点4とを結ぶ線分a1,座標入力面の角k2と基準点 4とを結ぶ線分a2の方向を発光検出装置2,3それぞ れの発光光軸及び受光光軸とする。ここで線分a 1, a 2は、座標入力面1の角を45°に2等分する方向とす る。また、座標入力面1の角k2を原点(0,0)と し、座標入力面 1 上の位置を横方向をY軸、縦方向をX 軸とするX-Y座標系で表わすものとする。

【0022】図2に、発光検出装置2,3の一実施例の 構成の概念図を示す。ことで、発光検出装置のうち発光 部2-1, 3-1は、光源 (LED) 6と光学レンズ7 とから構成される。光学レンズ7は、像の一方向の倍率 のみを変えることを特徴とするシリンドリカルレンズ、 又は像の一方向の倍率のみを変え、しかも入射角度によ る倍率の変化が無いことを特徴とするトロイダルレンズ を利用する。また、発光検出装置のうち受光角度検出部 2-2, 3-2は、PSD8とシリンドリカルレンズ9 とから構成される。

【0023】LED6から発せられた光は、その直前に 配置される光学レンズ7によって、座標入力面1と平行 なビームとなるように集光される。すなわち図6に示す 50 max=9.2mm、min6、5mmとなるので、焦点距

ように、座標入力面1と垂直な方向の光を光学レンズ7 によって座標入力面1と平行になるように集光し、さら に、座標入力面1と平行な扇形状のビームとなるように する。このように、扇形状のビームに集光すれば、集光 しない時に比べてより有効に光を利用できるため、位置 検出の信頼性の向上が図れる。 とこで、LED6 として は、可視光線を発光するものでもよいが、赤外線(波長 890nm) を発光するL2656 (浜松ホトニクス社) 製)を使用するものとする。また、光学レンズ7として 10 は、座標入力面1と垂直な方向の長さが10mm, 座標入 力面1と平行で赤外光の発光光軸と垂直な方向の長さが 10mm程度の大きさで、焦点距離6mm程度のものを用い る。さらに、光学レンズの焦点位置にLED6の発光点 がくるように固定配置する。

【0024】受光角度検出部2-2、3-2を構成する シリンドリカルレンズ9は、図2に示すように、ペン5 からの反射光を、座標入力面1と平行な方向に集光する ように配置される。そして集光したスポット光はPSD 8に受光される。 PSD8は、図に示すように、座標入 を電気信号に変換するためのPN接合面となっている。 【0025】またPSD8は、受光面の両端には、電流 を取り出すための出力端子(S₁、S₂)が設けられ、受 光点S。と出力端子までの距離に反比例した電流(I, 1.) が、この出力端子から出力される。この電流

(I₁, I₂)をA/D変換し、マイクロコンピュータに よって演算することによって、受光点S。の位置が特定 でき、さらにはペン5からの反射光の受光角度を計算す ることができる。この演算処理を行う制御回路について

【0026】PSD8としては、座標入力面1と平行な 方向の受光面の長さが13mm,座標入力面1と垂直な方 向の長さが1mm程度のものを用いればよい。たとえば浜 松ホトニクス社製のS3270を用いることができる。 【0027】図4に、シリンドリカルレンズ9とPSD 8の具体的な配置例を示す。ことで、シリンドリカルレ ンズ9は、座標入力面1及びPSD8の受光面と平行な 方向の長さを10mm、座標入力面1と垂直な方向の長さ を10mm程度としたものを用い、シリンドリカルレンズ 9の光学的中心位置とPSD8の受光面との距離が6. 5mmとなるように配置する。また、ペン5からの反射光 が直接PSD8の受光面へ入力しないように、シリンド リカルレンズ9の周囲に黒色ABS等の材料で作ったマ スク10を配置する。

【0028】さらに、シリンドリカルレンズ9の焦点距 離は、ペン5からの反射光の入射角度の違いによりレン ズとPSDとの距離が変化するため、このレンズ9の中 心とPSD8の受光面との距離の最大値maxと最小値 minとの間であればよい。たとえば、図4の場合は、

【数1】

離が9mm程度のシリンドリカルレンズ9を用いればよ い。なお、前記したマスク10の座標入力面1に平行な 方向の長さは、PSD8の受光面の長さ(=13mm)よ りも大きければよいが、たとえば、図4の場合には、1 5mm程度あればよい。

【0029】図2に示した実施例では、ペン5からの反 射光をスポット光にしぼるために、シリンドリカルレン ズ9を用いる構成を示したが、これに限定されるもので はなく、図3に示すように、シリンドリカルレンズ9の いてもよい。図3に、アパーチャー11を用いた発光検 出手段2、3の構成の概念図を示す。この実施例の場合 には、ペン5からの反射光のうち、透過孔12を通過し た光のみがスポット光としてPSD8の受光点S。に受 光される。アパーチャー11としては、黒色ABS等の 材料で作られた薄い板を用いればよい。

【0030】図5に、アパーチャーとPSD8の具体的 な配置例を示す。ここで、図4と同様に、PSD8の受 光面の長さを13mmとした場合、PSD8の受光面から 受光面とアパーチャーの表面とが平行になるようにアパ ーチャー11を配置する。また、アパーチャー11の大 きさは、ペン5からの反射光がPSD8の受光面に直接 入射しないように、PSD8の受光面よりも大きいこと が好ましい。たとえば、PSDの受光面の大きさ13mm ×1mmに対して、アパーチャー11の大きさは15mm× 3mm程度とすることができる。透過孔12は、座標入力 面1と平行な方向ではPSD8の受光面の長さ(13m m) よりも短く、座標入力面1と垂直な方向ではPSD の受光面の長さ(1mm)よりも長くする。たとえば、図 30 5は、いわゆる筆記具と同様の形状を有し、その先端 5に示すように、2mm×2mmの大きさとすることができ

【0031】なお、図2、図3には、発光検出装置の概 念図を示したが、その構成要素(光源LED6、光学レ ンズ7, PSD8, シリンドリカルレンズ9又はアパー チャー11)は、前記した配置関係を保って一つの筐体 に一体成型してもよい。ただし、発光部(LED6,光 学レンズ7) と受光角度検出部 (PSD8, シリンドリ カルレンズ9又はアパーチャー11)とは、互いに発 光,受光のじゃまにならないようにできるだけ近接させ 40 て配置させ、さらにLED6から出た赤外光の発光光軸 と、シリンドリカルレンズ9又はアパーチャー11によ って受光される赤外光の受光光軸とが同一方向となるよ うに配置させることが必要である。

【0032】発光検出装置は、一体成型することによっ て20mm×15mm×10mm程度の大きさとすることがで きるので、回転モータを用いてビーム光をスキャンして 位置検出を行う場合よりも小型化が可能である。

【0033】図7に、この発明のLED6及びPSD8

ED6の発光タイミングの制御と、PSD8から出力さ れた電流(1,, 1,)の演算を行うものである。同図に 示すよろに、制御回路は、MPU27を中心として、ブ ログラム及びデータを記憶するROM25、RAM2 6、発光時間間隔を制御するためのタイマー28、イン タフェースドライバ29、A/Dコンバータ23及びL EDドライバ24がバス接続された構成からなる。 【0034】PSD8から出力された電流(I1, I1) を演算する回路として、PSDの出力端子(S,, S,) 代わりに、像小な透過孔を一つ有するアパーチャーを用 10 に、アンプ21、アナログ演算回路22が図のように接 続される。 PSD8から出力された電流(1, 1,) は、アンフと1に人力され、増幅される。そして増幅さ れた電流信号は、アナログ演算回路22で

のような処理がされ、さらにA/Dコンバータ23によ ってデジタル信号に変換されてMPU27に渡される。 その半分の距離6.5mmだけ離れた位置に、PSD8の 20 この後、MPU27によって受光角度及びベンの位置座 標の演算が行われる。

> 【0035】なお、との制御回路は、一方の発光検出装 置と同一筐体に組み込んでもよく、また、別筐体として 座標入力面1の一部分に組み込んでもよい。また、イン タフェースドライバ20を介してパソコン等に演算され た座標データを出力するために出力端子を設けることが 好ましい。

> 【0036】次に、図8に、この発明に用いる位置指示 棒であるペン5の先端部の形状の一実施例を示す。ペン 部、すなわち発光検出装置2,3から発せられた光が通 過する領域に、「光を反射する構造」(再帰性反射部) を備える。そして特に、この「光を反射する構造」は、 発光検出装置2, 3から発せられた光の入射方向と同一 の方向に反射する再帰性構造である。

> 【0037】図8には、その構造例としてペン5の先端 部が、多数のコーナーキューブから構成される形状を示 している。コーナーキューブは、図9に示したように、 3つの平面鏡を互いに直角になるように組み合わせたも のである。一般に、ガラスの立方体から一隅を切りとっ た図の太い線で囲まれた部分が、コーナーキューブとし て用いられる。とのように構成されたコーナーキューブ では、入射光が3つの面で1回ずつ反射された後に、反 射光は正確に入射光と同一の方向に戻っていく。

【0038】たとえば、一辺の長さcを2mmとしたコー ナーキューブを、直径10mmのペンの先端部に放射状に 配置する。また、図8に示すように、隣り合うコーナー キューブの向きを逆にして配置すると、一段につき62 個のコーナーキューブから構成でき、図8のように3段 の制御回路の構成ブロック図を示す。この制御回路はし 50 構成とすると合計186個のコーナーキューブから構成

できる。なお、反射光が入射光と同一方向となる構造と してコーナーキューブを用いるものを示したが、反射光 と入射光が同一方向となる再帰性を有するものであれ ば、他の構造を用いてもよい。

【0039】次に、この発明の座標検出装置におけるべ ンの指示位置の検出原理について説明する。ことでは、 図1に示したように、2つの発光検出装置を用いた場合 について説明するが、3つ以上の発光検出装置を用いて も同様のペン指示位置の検出が可能である。

【0040】まず、図1の座標入力面1上において、図 10 8に示したペン5を用いて適当な位置(X, Y)を指示 したしする。このとさ、光光校出装置2の発光部2-1 のLED6から出射された赤外光のうち線分p1方向に 出た光はペン5に当たり、その反射光は同じ線分p1を 逆に進み、受光角度検出部2-2のPSD8に受光され る。同様に、発光検出装置3の発光部3-1のLED6 から出射された赤外光のうち線分p2の方向に出た光は ペン5に当たり、その反射光は同じ線分p2を逆に進 み、受光角度検出部3-2のPSD8に受光される。P SD8に受光された光は、図2等で示したようにPSD 20 【0045】同様にして、もう一方の発光検出装置3の 8に対する入射角度によってPSDの受光面上の異なる 位置にスポット光を形成する。ここで、線分p2は、座 標入力面1の角k2を2等分する線分a2からθ2の角 度をなし、線分p1は、座標入力面1の角k1を2等分 する線分alからflの角度をなすものとする。

【0041】図10(a), (b)に、座標入力面1と 受光角度検出手段2-2を形成するシリンドリカルレン ズ9及びPSD8との位置関係の具体例を示す。とと で、PSD8の受光面は、座標入力面1の2辺と45° の角度をなす線分alと垂直とする。すなわち、シリン ドリカルレンズ9の中心とPSD8の受光面の中央とを 結んだ線分alが受光光軸及び発光光軸と一致する。ま た、シリンドリカルレンズ9の中心とPSD8の受光面 の中央との距離をLとし、PSD8の受光面の長さを2 上とする。

【0042】今、ペン5からの反射光が線分plを通っ て、PSD8の中央位置からD1の距離だけ離れた位置 に受光したとする。また、PSD8の受光面の2つの出 力端子から得られる電流値を「」、「」とする。このと き、電流と、PSDの受光位置とは次の関係が成立す る。

[0043] 【数2】

$$I_{1} = I_{0} \frac{L - D1}{2 L}$$

$$I_{2} = I_{0} \frac{L + D1}{2 L}$$

$$I_{0} = I_{1} + I_{2} \quad (I_{0} : \mathbf{\hat{2}}\mathbf{\hat{2}}\mathbf{\hat{x}})$$

したがって、

$$L + D1 = \frac{12}{11 + 12} \times 2 L$$

【0044】すなわち、反射光の受光位置 D1は、PS D8で得られる電流値 I, I, から求められるが、図7 の制御回路のアンプ21及びアナログ演算回路22によ って計算される。ところで、図10(b)により、D1 $/L = t a n \theta 1$ という関係が成立するから、反射光の 入射角度 θ 1は、次式から求められる。

 $\theta l = t a n^{-1} (D l / L)$

受光角度検出部3-2についても、PSDの中央からの 受光位置までの距離をD2とすると、次式によって、反 射光の入射角度 62 が求められる。

 $\theta 2 = t a n^{-1} (D2/L)$

【0046】さらに、ペン5の指示位置(X, Y)は、 2つの反射光の入射角度 θ 1. θ 2のなす線分a1. a 2の交点となるので、次式より、 θ 1. θ 2から指示位 置(X, Y)が求められる。

 $Y = X t a n (45 - \theta 2)$

30 $Y = (A - X) \tan (45 - \theta 1)$

ことで、Aは、図1に示すように、座標入力面1の横方 向の長さである。

【0047】上記の連立方程式を解けば、ペン5によっ て指示された座標入力面1上の位置座標X、Yが求めら れる。なお、(θ 1, θ 2)及び(X, Y)は、定式化 されているので、ROMにこれらの数式をプログラム化 して組み込めば、MPU27の演算によって容易に求め ることができる。また、演算結果である(X,Y)の座 標値は、インタフェースドライバ29を介してパソコン 40 等へ転送され、ペンによる指示位置の表示や、指示位置 に対応するコマンド入力などの処理に利用できる。

【0048】上記実施例では、2つの発光検出装置を用 いた例を示したが、両装置のLEDを同時に発光させる と互いの赤外光が相手の装置内のPSDで検出されるお それがあるので、LEDドライバ24によるLED6の 発光制御は時分割して交互に行ない、これと同期させ て、PSD8の電流検出を行なうことが好ましい。

【0049】たとえば、一方のLEDを発光させ他方の LEDを消灯させた状態で、一方のLEDに対応するP

50 SDの電流検出を行い、10msec後に、逆に一方のLE

11

Dを消灯させ他方のLEDを発光させた状態で、他方の LEDに対応するPSDの電流検出を行うようにすると とができる。すなわち、10msecでとに、交互に2つの LEDのうちどちらか一方を発光させるようにすればよ い。この制御は、MPU27がタイマー28を用いて行 う。このようにLED発光の時分割制御をすれば、赤外 光の誤検出もなくなり、ペン5が移動する場合にも十分 追従して位置検出が可能である。

【0050】なお、座標入力面1は、ペンで位置を指示 できる平面形状であればよく、特に図1の実施例で示し 10 図である。 たような四角形状に限定するものではなく、他の形状で しゃまわない。また、「記した大地関では、庄原八万田 1として平面板を用いることを前提していたが、これに 限定するものではなく、表示装置、たとえばCRTやL CDの表示画面を用いてもよい。CRTやLCDを用い る場合は、表示光がPSD8に入射して誤検出される影 響をなくすため、前記した赤外線発光LEDを用いると とが好ましく、PSD8としては赤外線発光LEDのピ ーク発光波長を検出することのできるものを用いること が好ましい。さらに、CRTやLCDから発生する赤外 20 2-1 線が座標検出に悪影響を及ぼさないようにするため、P VC樹脂等で作られた赤外線カットフィルタを表示画面 上に配置することが好ましい。

[0051]

【発明の効果】との発明によれば、位置指示手段に再帰 性反射部を備え、発光手段と再帰性反射部を介して反射 された反射光を受光しその受光角度を検出する角度検出 手段とからなる2組以上の発光・検出手段を備え、一つ の発光・検出手段を構成する発光手段と角度検出手段の それぞれの光軸とがどちらも座標入力領域の略中央を向 30 10 マスク くように、発光手段と角度検出手段とが近接配置され、 2組以上の発光・検出手段が互いに座標入力領域の周辺 部に所定の間隔をおいて配置されるようにしているの で、光をスキャンする機構を持たない簡単な構成で、小 型かつ信頼性の高い座標検出装置を提供することができ る。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の座標検出装置の一実施例の構成図で

【図2】この発明の発光検出装置の一実施例の構成の概 40 28 タイマー 念図である。

【図3】 この発明のアパーチャーを用いた発光検出装置 の構成の概念図である。

12

【図4】この発明の一実施例のシリンドリカルレンズと PSDの具体的な配置図である。

【図5】この発明の一実施例のアパーチャーとPSDの 具体的な配置図である。

【図6】との発明の一実施例において、光学レンズによ る光線の集光状況の説明図である。

【図7】この発明の制御回路の一実施例の構成ブロック

【図8】この発明に用いる位置指示棒の先端部の説明図 こめる。

【図9】コーナーキューブの形状の説明図である。

【図10】との発明の一実施例において、シリンドリカ ルレンズとPSDとの位置関係図である。

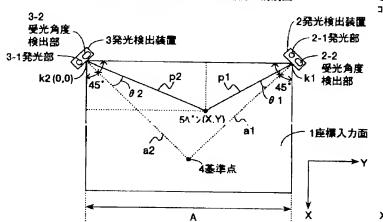
【符号の説明】

- 座標入力面 1
- 発光検出装置
- 3 発光検出装置
- 発光部
 - 2 2受光角度検出部
 - 3 1 発光部
 - 3 2受光角度検出部
 - 4 基準点
 - ベン
 - 6 光源(LED)
 - 7 光学レンズ
 - PSD
 - 9 シリンドリカルレンズ
- - 11 アパーチャー
 - 12 透過光
 - 21 アンプ
 - 22 アナログ演算回路
 - 23 A/Dコンバータ
 - 24 LEDFライバ
 - 25 ROM
 - 26 RAM
 - 27 MPU
- 29 インタフェースドライバ

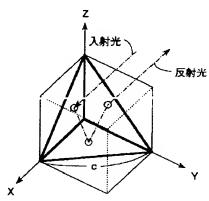
[図1]

【図9】

この発明の座標検出装置の一実施例の構成図

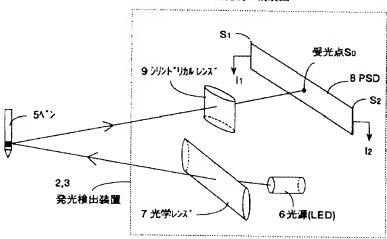


この発明のペンの先端部に用いられる コーナーキューブの形状の説明図



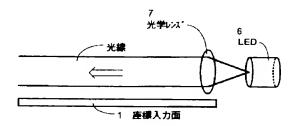
【図2】

この発明の発光検出装置の一実施例の構成図



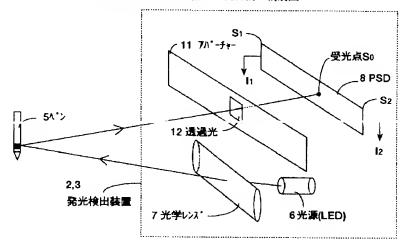
【図6】

この発明の発光された光の集光状況の説明図



【図3】

この発明の発光検出装置の一実施例の構成図

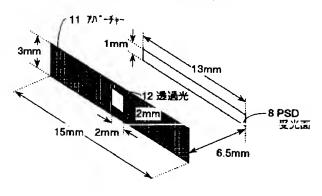


【図4】

この発明のソリンドリカル レンズとPSDの配置図

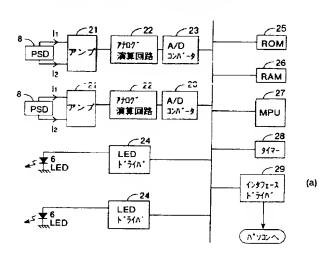
【図5】

この発明のアパーチャーとPSDの配置図



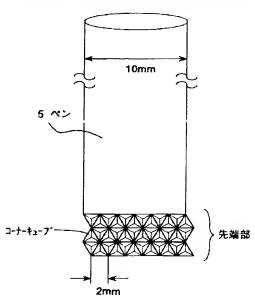
【図7】

この発明のLED及びPSDの制御回路の構成ブロック図



【図8】

この発明のペンの先端部の形状の一実施例の説明図



【図10】

この発明のシリンドリカルレンズとPSDの位置関係図

